



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA पेटेंट कार्यालय THE PATENT OFFICE पेटेंट प्रमाणपत्र PATENT CERTIFICATE (Rule 74 Of The Patents Rules) क्रमांक : 044129318 SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 364983

आवेदन सं. / Application No. : 201641043898

फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 22/12/2016

पेटेंटी / Patentee : Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras)

आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s) : 1.DR. M. S. RAMACHANDRA RAO 2.DR. K. SETHUPATHI

3.DR. V. SANKARANARAYANAN 4.SHIBNATH SAMANTA

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित "DOUBLE ATMOSPHERIC LAYER SINTERING METHOD FOR PZT BASED

MATERIALS" नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १६७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 22nd day of December 2016 से बीस वर्ष की अविध के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled "DOUBLE ATMOSPHERIC LAYER SINTERING METHOD FOR PZT BASED MATERIALS" as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 22nd day of December 2016 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.

INTELLECTUAE

TS I DESIGNS LIRADE MARKS

OGRAPHICAL INDICATION 20

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 22nd day of December 2018 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मे उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 22nd day of December 2018 and on the same day in every year thereafter.